小角散乱法による超電導線材中の人工ピンの解析

大場洋次郎 (JAEA)



古河電工 佐々木宏和、山崎悟志、中崎竜介、北大 大沼正人

超電導線材: 高磁場を発生させるための超電導コイル用途 送電線、MRI、リニアモーターカー、核融合炉… 金属系→高温酸化物超電導体

(Gd,Y)₁Ba₂Cu₃O_x(GdYBCO)層





コイル用途では、磁場により磁束量子が形成。 超電導体中で磁束量子が移動すると、熱を発生



常電導体の人エピンで磁束量子をピニング





臨界電流密度・ 臨界磁場が向上



BaZrO₃人エピンの数、形態と超電導特性が密接に関係



小角散乱法でBaZrO3人エピンの定量評価

過去にYBCO, GdBCO中のAu人エピンを評価した例 BL40B2でSAXS測定

T. Horide, K. Matsumoto, H. Adachi, D. Takahara, K. Osamura, A. Ichinose, M. Mukaida, Y. Yoshida, S. Horii, Physica C 445-448, (2006) 652.

T. Horide, K. Matsumoto, A. Ichinose, M. Mukaida, Y. Yoshida, S. Horii, IEEE Trans. Apl. Supercond. 17, (2007) 3729.



BaZrO3人エピン/GdYBCO母相へ小角散乱を適用



通常の小角散乱法では複雑なナノ構造 すべてを一度に観測してしまう





SAXS

GdYBCO母相と BaZrO₃人エピンは 散乱コントラストが小さい

異常SAXS (ASAXS) BaZrO₃ / GdYBCO

(Gd,Y)Bacuo

2nm

Zr K吸収端での異常散乱を利用して、Zrの散乱成分を測定







X線エネルギーを変化させてSAXS測定→放射光利用 エネルギーを変えてもX線が安定していることが重要



BL19B2はXAFS測定にも対応。エネルギーを変えやすい



調整のため、まずエネルギーを変えながら透過率測定







吸収端近傍の複数のエネルギーでSAXS測定







すべてのZr添加 試料でショルダー

Zr K 端に近づくと 強度増大

BaZrO₃









ピーク位置 → 人エピンの間隔 L = 2πq_{peak} = 人エピンの面数密度 N = 1/L²







カーブフィッティングによる平均粒径の解析



Y. Oba, H. Sasaki, S. Yamazaki, R. Nakasaki, and M. Ohnuma, Supercond. Sci. Technol. 32, (2019) 055011.



GdYBCO線材中のBaZrO3人エピンをASAXSで解析

人エピンの間隔とサイズを定量的に評価できることを示した

提案:金属材料を放射光SAXS測定する時は、基本的にASAXS を検討してみてはいかがでしょうか?

SANS-Jの紹介



SANS-J JRR-3 熱出力20 MW 波長 0.6 nm q領域: 0.003 – 4 nm⁻¹程度

装置担当者: 元川竜平(ソフトマター) 熊田高之(核スピン偏極) 中川洋(生命科学) 大場洋次郎(ハードマター)

10年ぶりのJRR-3運転再開、ユーザー実験開始 SANSも利用し易い状況に SANS-Jの紹介:試料環境



12連サンプルチェンジャー &ペルチェ温度調節器 (5-100°C)

1T電磁石 & 5連 サンプルチェンジャー

スピン偏極 アナライザー







ダメージが小さい(特に有機物、中性子)

SANSでは水素等の軽元素を検出し易い 同位体を見分けられる 重水素の利用

磁気散乱を観測できる(磁気構造解析)

散乱コントラストの違い

SAXS/SANSコントラスト比の解析 (合金コントラスト変調法)



SANS-Jで得られたデータ



1 T以上でもスピンミスアライメント→磁気異方性の増大 磁性材料にとって重要な磁気ナノ構造の情報

M. Bersweiler, E. P. Sinaga, I. Peral, N. Adachi, P. Bender, N.-J. Steinke, E. P. Gilbert, I. Peral, Y. Todaka, A. Michels, and Y. Oba, Phys. Rev. Mater. 5 (2021) 044409.

Y. Oba, M. Bersweiler, I Titov, N. Adachi, Y. Todaka, E. P. Gilbert, N.-J. Steinke, K. L. Metlov, and A. Michels, Phys. Rev. Mater. 5 (2021) 084410.



SANS-Jのご利用をお考えでしたらお気軽にご相談ください

JRR-3 ユーザーズオフィス https://jrr3uo.jaea.go.jp

大場 洋次郎 ohba.yojiro@jaea.go.jp